

(2018年03月20日現在)

委員会		規格名称	番号	制定改正日
光測定器	1	レーザ出力測定方法	JIS C 6180	制 1991/08/01
	2	レーザ放射パワー及びエネルギー測定用検出器, 測定器及び測定装置	JIS C 6181	制 1995/01/01
	3	レーザビーム用光パワーメータ試験方法	JIS C 6182	制 1991/08/01
	4	光スペクトラムアナライザ試験方法	JIS C 6183	制 1992/09/01
	5	光スペクトラムアナライザ -第2部:校正方法	JIS C 6183-2	制 2018/03/20
	6	光ファイバ用光パワーメータ試験方法	JIS C 6184	制 1993/10/01
		オプティカルタイムドメインリフレクトメータ (OTDR) 試験方法	JIS C 6185	廃 2017/03/21
	7	オプティカルタイムドメインリフレクトメータ (OTDR)-第1部:試験方法	JIS C 6185-1	制 2017/03/21
	8	オプティカルタイムドメインリフレクトメータ(OTDR) -第2部:校正方法-シングルモード光ファイバ用OTDR	JIS C 6185-2	改 2014/03/20
	9	オプティカルタイムドメインリフレクトメータ(OTDR) -第3部:校正方法-マルチモード光ファイバ用OTDR	JIS C 6185-3	制 2014/03/20
	10	光ファイバ用光パワーメータ校正方法	JIS C 6186	改 2008/01/20
	11	光波長計-第1部:試験方法	JIS C 6187-1	制 2016/05/20
	12	光波長計-第2部:校正方法	JIS C 6187-2	制 2014/03/20
		光波長計試験方法	JIS C 6187	廃 2016/05/20
	13	測定用光減衰器試験方法	JIS C 6188	制 1999/07/20
	14	光反射減衰量測定器試験方法	JIS C 6189	制 2004/03/20
	15	光ファイバ用光源試験方法	JIS C 6190	制 1993/10/01
	16	波長可変光源試験方法	JIS C 6191	制 2005/04/20
	光スペクトラムアナライザ校正方法	JIS C 6192	廃 2018/03/20	
17	光ファイバ構造パラメータ測定器校正方法	JIS C 6828	制 2004/03/20	
18	光ファイバ波長分散測定器校正方法	JIS C 6829	制 2005/01/20	

(注)制:制定年月日, 改:改正年月日, 廃:廃止年月日を示す。